



特許証
(CERTIFICATE OF PATENT)

特許第5927074号
(PATENT NUMBER)

発明の名称
(TITLE OF THE INVENTION)

ガス処理方法およびガス処理装置

特許権者
(PATENTEE)

岐阜県岐阜市柳戸1番1

国立大学法人岐阜大学

東京都千代田区丸の内一丁目6番5号

ウシオ電機株式会社

発明者
(INVENTOR)

神原 信志
菱沼 宣是

その他別紙記載

出願番号
(APPLICATION NUMBER)

特願2012-163232

出願日
(FILING DATE)

平成24年 7月24日(July 24, 2012)

登録日
(REGISTRATION DATE)

平成28年 4月28日(April 28, 2016)

その他別紙記載

この発明は、特許するものと確定し、特許原簿に登録されたことを証する。
(THIS IS TO CERTIFY THAT THE PATENT IS REGISTERED ON THE REGISTER OF THE JAPAN PATENT OFFICE.)

平成28年 4月28日(April 28, 2016)

特許庁長官
(COMMISSIONER, JAPAN PATENT OFFICE)

伊藤 仁



特許証

(CERTIFICATE OF PATENT)

(続葉 1)

特許第5927074号 (PATENT NUMBER)

特願2012-163232 (APPLICATION NUMBER)

特許権者
(PATENTEE)

石川県白山市水澄町375番地

株式会社アクトリー

発明者
(INVENTOR)

増井 芽

[以下余白]